(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 22 juillet 2004 (22.07.2004)

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/061432 A3

(51) Classification internationale des brevets⁷: G01N 21/21, G06F 17/17

- (21) Numéro de la demande internationale :
- PCT/FR2003/050211
- (22) Date de dépôt international:

24 décembre 2003 (24.12.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication:

français

(30) Données relatives à la priorité:

02/16847 03/50635 30 décembre 2002 (30.12.2002) 2 octobre 2003 (02.10.2003)

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33 rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): HAZART,

Jérôme [FR/FR]; 10, Place SAint-Eynard, F-38000 Grenoble (FR).

Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(81) État désigné (national) : US.

(84) États désignés (régional): brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(74) Mandataire: POULIN, Gérard; c/o Brevatome, 3 rue du

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont re-
- (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 26 août 2004

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR THE OPTICAL CHARACTERIZATION OF MATERIALS WITHOUT USING A PHYSICAL MODEL

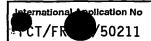
(54) Titre: PROCEDE DE CARCTERISATION OPTIQUE DE MATERIAUX SANS UTILISATION DE MODELE PHYSIQUE

(57) Abstract: A method for the characterization of materials without using a physical model. In order to characterize a layer of material in a space A of values assumed by a function ?(?) (?: wavelength), (1) by reflectometry and/or ellipsometry on A, a measured spectrum? is obtained, (2) m values $?_1?_m$ of? in A (m=l) are chosen, with B = {? such as min(?; i) =?= max(?; i)} for m>l, and B=A si m=1, (3) m complex index values n+jk to m?; are chosen, (4) if m#1 the index n (A) on B is calculated by interpolation, on the basis of $(?_i, n_i = n (?_i))$, 1 = i = m, and if m = 1, $n (?) = n_1 (?_1)$ on B, (5) M parameters M = 2m + 1 are chosen, in addition to an error function Er and by minimization of Er to M parameters, (a) with the aid of the law of interpolation of $(?_i, n_i)$ on B, n (?), ? e B, (b) is deduced with the aid of n (?) and the thickness e of the layer, a theoretical spectrum ? (n (?) is calculated, e), (c) ? and ? are compared with the aid of Er and, ifi Er(?, ?) S e or minimal, it is possible to move on to (<u>e</u>), if not (d) M parameters are varied in order to tend towards the minimum of Er (?, ?) and it is possible to move on to (a), (e) if Er (?, ?)<<u>e</u>, the index is equal to the latter thus obtained, if not m is increased and it is possible to move onto (2).

(57) Abrégé: Procédé de caractérisation optique de matériaux sans utilisation de modèle physique. Pour caractériser une couche d'un matériau dans un intervalle A de valeurs prises par une fonction $\alpha(\lambda)$ (λ : longueur d'onde), (1) par réflectométrie et/ou ellipsométrie sur A on obtient un spectre mesuré Ψ , (2) on choisit m valeurs $\alpha_1 \dots \alpha_m$ de α dans A (m \geq 1), avec B = { α tels que min (α_i) $\leq \alpha \leq$ max (α_i) pour m>1, et B=A si m=1, (3) on choisit m valeurs d'indice complexe n+jk aux m α_i , (4) si m#1 on calcule par interpolation l'indice n (α) sur B, à partir des (α_i , n_i =n (α_i)), $1 \le i \le m$, et si m=l, n (α_i)=n₁(α_1) sur B, (5) on choisit M paramètres, M $\le 2m+1$, et une nonction d'erreur Er et par une minimisation de Er à M paramètres, (a) à l'aide de la loi d'interpolation des (α_i,n_i) sur B, on déduit n (α), $\alpha \in B$, (b) à l' aide de n (α) et de l'épaisseur ϵ de la couche, on calcule un spectre théorique Ψ (n (α), ϵ), (c) on compare Ψ et Ψ à l'aide de Er et, si Er(\(\Psi\), \(\Psi\) S e ou minimal, on passe à (\(\ellip\)), sinon (d) on fait varier les M paramètres pour tendre vers le minimum de Er (Ψ, Ψ) et on va à (a), (e) si Er (Ψ, Ψ)<e, l'indice est pris égal à celui obtenu en dernier, sinon on augmente m et on va à (2).



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01N21/21 G06F17/17

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G01N G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Υ .	BHATTACHARYYA D ET AL: "SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY OF MULTILAYER DIELECTRIC COATINGS" VACUUM, PERGAMON PRESS, GB, vol. 60, no. 4, March 2001 (2001-03), pages 419-424, XP002954104 ISSN: 0042-207X the whole document	1-21		
Υ	GARRIGUES JEAN: "La méthode des éléments finis." NONE, 'Online! January 2002 (2002-01), XP002254500 Retrieved from the Internet: URL:http://esm2.imt-mrs.fr/gar/EF0.pdf> 'retrieved on 2003-09-15! the whole document	1-21		

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the International filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 28 June 2004 	"T" later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Bockstahl, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International	Application No
TCT/FR	Application No 50211

		TCT/FR	50211
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	MINHAS B K ET AL: "ELLIPSOMETRIC SCATTEROMETRY FOR THE METROLOGY OF SUB-0.1-MUM-LINEWIDTH STRUCTURES" APPLIED OPTICS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, US, vol. 37, no. 22, 1 August 1998 (1998-08-01), pages 5112-5115, XP001162836 ISSN: 0003-6935 cited in the application abstract		1-10
A	US 5 956 145 A (HERZINGER CRAIG M ET AL) 21 September 1999 (1999-09-21) abstract column 22, line 45 - column 24, line 44		1,11
A	WO 02/27288 A (KLA TENCOR CORP) 4 April 2002 (2002-04-04) abstract		1,11
A ·	TERRY F L: "A MODIFIED HARMONIC OSCILLATOR APPROXIMATION SCHEME FOR THE DIELECTRIC CONSTANTS OF ALXGA1-XAS" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 70, no. 1, 1 July 1991 (1991-07-01), pages 409-417, XP001161276 ISSN: 0021-8979 cited in the application abstract		1,11
			·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information patent family members

rCT/FR 50211

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5956145	A 1	21-09-1999	US	5521706 A	28-05-1996
••	• •		US	5757494 A	26-05-1998
			US	5582646 A	10-12-1996
			US	5373359 A	13-12-1994
			US	5504582 A	02-04-1996
			US	6353477 B1	05-03-2002
			US	5666201 A	09-09-1997
			US	5805285 A	08-09-1998
			ΕP	0737856 A2	16-10-1996
		•	US	5835222 A	10-11-1998
			US	6268917 B1	31-07-2001
WO 0227288	A	04-04-2002	JP	2004510152 T	02-04-2004
			WO	0227288 A1	04-04-2002

RAPPORT DE_RECHERCHE INTERNATIONALE



Pemande Internationale No TCT/FR 0211

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G01N21/21 G06F17/17

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G01N G06F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a ponté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Υ .	BHATTACHARYYA D ET AL: "SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY OF MULTILAYER DIELECTRIC COATINGS" VACUUM, PERGAMON PRESS, GB, vol. 60, no. 4, mars 2001 (2001-03), pages 419-424, XP002954104 ISSN: 0042-207X le document en entier	1-21
Υ	GARRIGUES JEAN: "La méthode des éléments finis." NONE, 'Online! janvier 2002 (2002-01), XP002254500 Extrait de l'Internet: URL:http://esm2.imt-mrs.fr/gar/EF0.pdf> 'extrait le 2003-09-15! le document en entier	1-21

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe	
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cilé pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	To document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut étre considérée comme nouveile ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément Y' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier &' document qui fait partie de la même famille de brevets	
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 28 juin 2004	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 05/07/2004	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Fonctionnaire autorisé Bockstahl, F	

C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME TINENTS	101/11	
Catégorie °		pertinents	no. des revendications visées
A	MINHAS B.K ET AL: "ELLIPSOMETRIC SCATTEROMETRY FOR THE METROLOGY OF SUB-0.1-MUM-LINEWIDTH STRUCTURES" APPLIED OPTICS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, US, vol. 37, no. 22, 1 août 1998 (1998-08-01), pages 5112-5115, XP001162836 ISSN: 0003-6935 cité dans la demande abrégé		1-10
A	US 5 956 145 A (HERZINGER CRAIG M ET AL) 21 septembre 1999 (1999-09-21) abrégé colonne 22, ligne 45 - colonne 24, ligne 44		1,11
A	WO 02/27288 A (KLA TENCOR CORP) 4 avril 2002 (2002-04-04) abrégé		1,11
A	TERRY F L: "A MODIFIED HARMONIC OSCILLATOR APPROXIMATION SCHEME FOR THE DIELECTRIC CONSTANTS OF ALXGA1-XAS" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 70, no. 1, 1 juillet 1991 (1991-07-01), pages 409-417, XP001161276 ISSN: 0021-8979 cité dans la demande abrégé		1,11

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Henseignements re	anx memore	s affilles de brever	. 5	TCT,	/FR 0211
Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5956145	Α	21-09-1999	US	5521706 A	28-05-1996
			US	5757494 A	26-05-1998
			US	5582646 A	10-12-1996
			US	5373359 A	13-12-1994
			US	5504582 A	02-04-1996
			บร	6353477 B1	05-03-2002
			US	5666201 A	09-09-1997
			US	5805285 A	08-09-1998
			ĒΡ	0737856 A2	16-10-1996
			ŪS	5835222 A	10-11-1998
			ÜS	6268917 B1	31-07-2001
WO 0227288	Α	04-04-2002	JP	2004510152 T	02-04-2004
		 .	WO	0227288 A1	04-04-2002

emande Internationale No